LIQUID-LEVEL MEASURING APPARATUS

Patent Number:

JP60102524

Publication date:

1985-06-06

Inventor(s):

IMAI TETSUO; others: 01

Applicant(s):

TOSHIBA KK

Requested Patent:

☐ JP60102524

Application Number: JP19830211253 19831110

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01F23/14

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve reliability in measuring a liquid level, by detecting the rate of change in frequency of an AC component included in the output of a differential pressure gage, detecting the leak of air at connecting parts and the amount of the leakage, and correcting the measured value. CONSTITUTION:A liquid-level measuring apparatus comprises a container 3 having dip tubes 1 and 2 and a solution to be measured 4, air feeding devices 7, and the like. To a differential pressure gage 8 of the apparatus, an AC amplifier 21, a frequency measuring device 22, a frequency comparator 23, a reference frequency setter 24, and a leak-amount indicator 25 are connected. The number of bubbles 13 yielded from the air discharged by the dip tube 1 is decreased according to the amount of leakage of the air from the connecting parts between an input parts 8a of the differential pressure gages 8 and measuring pipes 11. The frequency of the AC component is also changed. The rate of change in frequency of the AC component is detected by the frequency comparator 23. The leakage of the air at the connecting parts and the amount of the leakage are detected. Thus the error in the measured value can be corrected.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

. 9日本国特许庁(JP)

⑩ 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60 - 102524

(a) Int Cl. 4 G 01 F 23/14 識別記号

庁内**望理番号** 7355-2F ❷公開 昭和60年(1985)6月6日

01 F 23/14

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4百)

49発明の名称

液面測定装置

②特 顋 昭58-211253

20出 0期 昭58(1983)11月10日

砂発 明 者 今 井

哲 夫

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 東京芝浦電気株式

会社東京蘇務所内

砂発 明 者 平 山

正 明

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 東京芝浦留気株式

会社東京事務所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

⑫代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 相 4

1. 発明の名称

被面测定装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は液面測定装置に係り、特に核燃料再処理工場および原子力発電所窮棄物処理施設等に用

いられるパージ式被面計に関するものである。

(発明の技術的背景)

一般に、核燃料再処理工場および原子力発電所 廃棄物処理施設ではパージ式液面計が多用されて いる。第1図は従来のバージ式液面計の側路構成 を示す図で、図中1及び2は容器3内に貯えられ た被測定溶液4中とこの被測定溶液4の液面4a より上方とに設置される一対のディップチューア である。これらディップチューブ1、2はそれぞ れ流量計与および流量調整弁6を介して空気供給 抜 置 7 に 接 続 さ れ 、 容 器 3 内 に 圧 樎 空 気 を 送 る よ うになっている。また、これらディップチューブ 1,2は上記空気供給装置7とは別に差圧計8に 接続され、ディップチューブ1、2間に生する差 圧を測定するようになっている。すなわち、この パージ式液面計は空気供給装置7より供給される 圧縮空気を流量調路弁6で数(1/h)~数十 (I / h) 程度の小流量に調整して定流量に設定 し、これを旋盤計5で測定しながらディップチュ - ブ1. 2に供給する。すると、ディップチュー

プ1. 2間に楚圧 Δ P が生じ、この楚圧 Δ P を差圧計 8 にて測定することにより被測定確被 4 の液面高さ h を次式に基づいて測定している。

 $\Delta P = \rho a h$

ここで、 ρ: 被測定溶液 4 の密度、 9: 重力加速度、 h: ディップチューブ先端から 液面 4 a までの高さである。

(背景技術の問題点)

ところで、このようなパージ式液面計はディップチューブ 1、2と空気供給配管 9 との接続部 1 0 やディップチューブ 1、2 と計測配管 1 1 と差圧 計入の接続部 1 2、あるいは計測配管 1 1 と差圧 計入力部 8 a との接続部等で空気の漏洩が起こると、見かけ上被測定溶液 4 の液面 4 a が低下したのと向じ結果となるため、測定値に誤差が生じ、信頼性が極めて低いものとなっていた。

(発明の目的)

本発明は上記の欠点を解決するためになされた ものであり、その目的は空気の漏洩とそのリーク 昼を検知でき、測定値に額差が生じたとしもこれ を逸やかに細正して、常に倡領性の高い液面羽定が可能な液面測定装回を提供することにある。

(発明の砜要)

(発明の実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

第2図は本発明の一実施例を示す図で、図中期

1 図と同一部分には同一符号が付されている。同 図において21は前記差圧計8の出力部に接続さ れた交流地幅器である。この交流増幅器21は差 圧計8の出力に含まれる交流成分を取出し増幅す るもので、増幅した交流成分を周波数測定器22 に供給している。上記周波の測定器22は交流増 幅器 2 1 によって 増幅された交流成分の 周波 飲を 測定するもので、その測定値を周波数比較器23 に出力している。上配周波数比较器23は上配周 波色測定器22からの測定出力と基準周波数設定 器 2 4 より出力される基準周波数とを比較するも ので、上記周波数測定器22の測定出力が基準周 波数設定器24の出力より低周波であると、これ を判定して認触発生信号をリーク局指示器25に 出力している。ここで、上記基準周波敷設定器2 4 より出力される基準周波数は例えばディップチ ューブ1,2と空気供給配管9との接続部10や ディップチューブ1、2と計測配管11との接続 郎12、あるいは計測配管11と差圧計入力郎8 aとの接続部等で空気の顕浪がない場合の楚圧引

8の出力に含まれる交流成分の周波数に設定されている。したがって、上記リーク風指示器 2 5 は周波数比较器 2 3 からの出力により前記接続部で生じた空気のリーク 丘を推定し、これを指示している。

じて変化することになる。そして、この交流成分の周波数の変化率を周波数比效器23で検出することにより接続部での空気の罰洩とそのリーク量を検出することが可能となる。

このように本実施例においては、楚圧計8の出力に含まれる交流成分の周波数を測定することにより空気の鄙視とそのリーク日を検出することができるので、測定値に誤差が生じたとしもこれを補正でき、常に信頼性の高い液面測定が可能となる。

をお、本発明は上記周波数測定器23で差圧計8の出力に含まれる交流成分の1波及分の1波反分の1波反分の1波反分の25 でを成分の1な成分の1な成分の1な成分の25 を問題変化から空気の調理とその40 を はいまる。また、上記実施例で空気を を は が、 空気以外の 被 調定 溶液 4 の 比 重より 野い気体であればよい。

また、本発明は第5 図に示す応用例の如く複数の差圧計8からの差圧倡号を切換スイッチ回路26で環次切換えることにより多数のパージ式波面計の監視を行うこともできる。

(発明の効果)

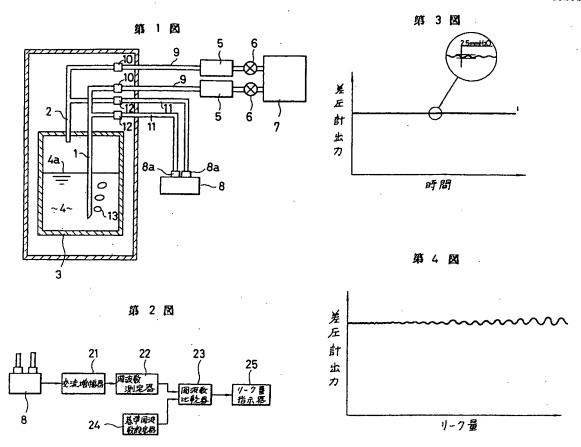
能な液面測定装置を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のパージ式液面計の概略相成図、 第2図~第4図は本発明の一実施例を示す図で、 第2図は概略構成図、第3図は差圧計の出力被形図、第4図はリーク風と差圧計の出力に含まれる 交流成分との関係を示す線図、第5図は本発明の 応用例を示す図である。

1, 2 ··· ディップチューブ、3 ··· 容器、4 ··· 被測定溶液、5 ··· 流量計、6 ··· 流量調盤弁、7 ··· 空気供給装置、8 ··· 差圧計、2 1 ··· 交流增幅器、2 2 ··· 周波数制定器、2 3 ··· 周波数比较器、2 4 ··· 基準周波数設定器、2 5 ··· リーク包指示器。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦



第 5 図

